

10/532120  
PCT/EP 03/13319

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D	15 JAN 2004
WIPO	PCT

## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 55 858.2

Anmeldetag: 29. November 2002

Anmelder/Inhaber: Evotec OAI AG, Hamburg/DE

Bezeichnung: Fluidisches Mikrosystem mit feldformenden  
Passivierungsschichten auf Mikroelektroden

IPC: B 81 B, C 12 M, B 01 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der  
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. Dezember 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Ebert

A 9161  
03/00  
EDV-L